(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(43) Date de la publication internationale 28 avril 2005 (28.04.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/038444 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷: G01N 21/88, 21/90

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/002595

(22) Date de dépôt international :

13 octobre 2004 (13.10.2004)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité : 0311951 13 octobre 2

13 octobre 2003 (13.10.2003) FI

- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): TIAMA [FR/FR]; RN 86, Le Garon, F-69700 MONTAGNY (FR).
- (72) Inventeur; et
- (75) Inventeur/Déposant (pour US seulement): COLLE,

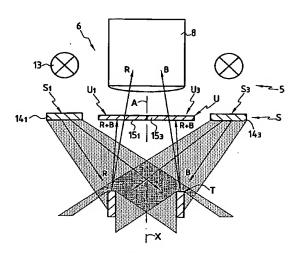
Olivier [FR/FR]; 13, Rue de la Commune de Paris, F-69600 OULLINS (FR).

- (74) Mandataire: THIBAULT, Jean-Marc; Cabinet Beau de Loménie, 51, Avenue Jean Jaurès -, B. P. 7073, F-69301 LYON CEDEX 07 (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: OPTOELECTRONIC METHOD AND DEVICE FOR INSPECTING A SURFACE OF REVOLUTION OF A RECIPI-FINT

(54) Titre: PROCEDE ET DISPOSITIF OPTOELECTRONIQUE D'INSPECTION D'UNE SURFACE DE REVOLUTION D'UN RECIPIENT



(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic method for inspecting a surface of revolution (T) of a recipient (3) having a revolution axis (X), said method comprising the following steps: the surface to be inspected (T) is illuminated by means of an illumination system (5) having a revolution axis located in the extension of the revolution axis (X) of the recipient; an image of the surface to be inspected is recorded by means of a camera; and the recorded image is analysed with a view to controlling the characteristics of the surface to be inspected. According to said method, the surface to be inspected is illuminated according to at least three angular sectors each emitting a given radiation spectrum that is disjointed from all the other spectra of the other sectors, and an image is recorded for each angular sector of the surface to be inspected by selecting only the light beams emitted by the surface to be inspected and presenting one of the given radiation spectra in such a way as to eliminate the parasitic light beams having a radiation spectrum that does not correspond with the one selected for the angular sector.

[Suite sur la page suivante]

WO 2005/038444 A1



ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

avec rapport de recherche internationale

 avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont recues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) Abrégé: L'invention concerne un procédé optoélectronique d'inspection d'une surface de révolution (T) d'un récipient (3) présentant un axe de révolution (X), le procédé comportant les étapes suivantes: éclairer la surface à inspecter (T) à l'aide d'un système d'éclairage (5) présentant un axe de révolution situé dans le prolongement de l'axe de révolution (X) du récipient, former une image de la surface à inspecter à l'aide d'une caméra, et analyser l'image formée en vue de contrôler des caractéristiques de la surface à inspecter. Selon l'invention, le procédé consiste à éclairer selon au moins trois secteurs angulaires émettant chacun un spectre de rayonnement donné et disjoint de tous les spectres des autres secteurs, et à former une image, pour chaque secteur angulaire de la surface à inspecter en sélectionnant uniquement les rayons lumineux renvoyés par la surface à inspecter et présentant un desdits spectres de rayonnement donné, de manière à éliminer les rayons lumineux parasites dont le spectre de rayonnement ne correspond pas à celui sélectionné pour ledit secteur angulaire.